

Micro Dip[®]镀膜仪 MD-0408-S7

日本原装实验室专用高端台式浸渍提拉镀膜仪

日本最热销的超低速浸渍镀膜（浸涂）的浸渍提拉镀膜仪。速度可变范围 1nm/sec 到 60mm/sec。



产品特点：

- 可以对玻璃、有机玻璃、铜箔等基材以纳米级速度(变速单位：1nm)进行浸渍镀膜。
- 1nm/s 的超慢速浸渍镀膜有利于分离膜的生成、粒子阵列重排、纳米级膜厚的形成。
- 采用触控面板操作，可控 16 级变速程序、可控变速范围（变速单位：1nm/sec）、往复运转、存储 8 个运转模式。
- 日语、英语显示可以一键式切换。

产品应用：

- 主要用于溶胶-凝胶法等液相法制备薄膜材料。

主要技术参数			
行程	150mm(最大 800mm)	运转模式存储数量	8 个运转模式
最小速度(Min)	1nm/s	电机功能：当前速度	有
最大速度(Max)	60mm/s	电机功能：当前位置	有
操作方法	触控面板	电机功能：运行剩余时间	有
画面文字	英语/日语	重复运行	有
处理速度指定级数	16 级	标准夹具	聚丙烯（PP）材质
停止位置指定个数	16 个	电源	AC100V、250VA
停止时间指定数量	16 个	最大搬运重量	1kg
连续运行模式	有	最大处理尺寸（mm）	H:150mm
手动运行模式	有	直线运行模式	无

※连续运行模式是指：改变速度时，停止时间为“0sec”。

※手动运行模式是指：以设定的一个速度上升/下降运行（上升速度和下降速度分开设定）